

µプローブSTEMを使用したナノ結晶材料の キャラクタリゼーション

広領域かつ高分解能で非晶質とナノサイズの結晶相を識別できます。

軟磁性材料のナノ結晶評価

軟磁性材料はnmスケールまで微細化された磁性体結晶の組織制御が重要です。この微細な構造を解析するためには分 解能に優れるTEMもしくはSTEM¹⁾を用いることが一般的です。しかし、従来の方法では回折条件によって結晶コントラスト が大きく変動し、粒径分布などの定量評価に適した画像取得が困難でした。

本手法では材料中のナノ結晶を明瞭に識別できるため、結晶子サイズ分布の評価が可能です。観察と同一視野でのEDX マッピング測定や任意の箇所での電子回折図形取得により、ナノ結晶の組成や結晶構造詳細も併せて評価できます。

1) Scanning Trasmission Electron Microscopy

ナノ結晶合金粉におけるナノ結晶の可視化例

図1はナノ結晶合金粉のTEM像です。ナノ結晶は暗いドット状コントラストに対応しますが、すべてが見えているわけではあ りません。そこで、µプローブSTEM²⁾測定を実施し、回折電子の特性の違いから、非晶質とナノ結晶領域の識別を試みまし た。非晶質領域では電子回折図形は等方的なハローパターンを呈し、分割型STEM暗視野検出器が捉える回折電子強度 に異方性は生じません。結晶領域ではほとんどの結晶で異方性が現れるため、これを数値化してカラー表示し、結晶領域 のみを抽出することに成功しました(図2)。黒い領域は非晶質領域に対応し、拡大図に示すように非晶質領域内に10nm程 度のナノ結晶が観測できています。

2) µプローブSTEM:電子ビームの平行性を高めた(低収束角)条件でのSTEM法



図1 合金粉のTEM像観察例



2 µプローブSTEM法によってカラー抽出されたナノ結晶の広域観察例(a)と その拡大像 (b)、および粒径に対する個数を示す分布図(c)



参考:抽出したµ-プローブ電子回折図形の例 左:非晶質領域 右:ナノ結晶粒

※ナノ結晶が完全に晶帯軸入射になっている場合には、可視化されないこと があります。

※精密な結晶方位の解析は、各ピクセルから得られる電子回折図形を別途 詳細解析する必要があります。



Copyright ©2024 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved. 本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。